⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-301528

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和63年(1988)12月8日
H 01 L 21/304 F 26 B 9/06		X-7376-5F 7380-3L			
G 03 F 1/00	GCA	Z-7204-2H	審査請求	未請求	発明の数 1 (全4頁)

◎発明の名称 基板乾燥装置

②特 願 昭62-136426

塑出 願 昭62(1987)5月30日

母発 明 者 菊 地 亮 神奈川県川崎市麻生区下麻生45-2 シグマ技術工業株式

収発 明 者 髙 野 径 朗 神奈川県川崎市麻生区下麻生45-2 シグマ技術工業株式

会社内

①出 願 人 シグマ技術工業株式会 神奈川県川崎市麻生区下麻生45-2

#

明報 書

発明の名称

基板乾燥装置

特許請求の範囲

- 1. 乾燥チャンパと、水分離手段を備えた回収 タンクと、加圧タンクと、前記加圧タンクを 加熱する加熱手段と、液移送ポンプと、液体 をスプレするノズルと、前記ノズルを揺動する揺動手段と、排気ダンパとからなることを 特徴とする基板乾燥装置。
- 2. 前記ノズルから乾燥液とガスを同時にスプ・ レするようになしたことを特徴とする前記特 許請求の範囲第1項記載の基板乾燥装置。
- 3. 前記ノズルから乾燥液とガスを間欠的にスプレするようになしたことを特徴とする前記 特許請求の範囲第1項記載の基板乾燥装置。
- 4. 前記ノズルから乾燥液を連続してガスを間 欠的にスプレするようになしたことを特徴と する前記特許請求の範囲第1項記載の基板乾燥装置。

- 5. 前記ノズルから乾燥液を噴射した後連続してガスをスプレするようになしたことを特徴とする前記特許請求の範囲第1項記載の基板煙装置。
- 6. 前記ノズルの揺動手段が拡板に対して同一 角度を維持するようになしたことを特徴とする前記特許研求の範囲第1項記載の基板乾燥 装置。
- 7 . 前記加熱手段が加圧タンクの外壁に取りつけたヒータであることを特徴とする前記特許 請求の範囲第1項記載の基板乾燥装置。

発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は水洗された基板を乾燥する乾燥装置に 関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

基板には例えば半導体ウエハ、半導体マスク基板、液温表示用ガラス基板等がある。

これらの基板は化学処理の前後に純水による洗浄を行うが、その洗浄の後に乾燥を行わねばなら

ない。

基板サイズが小さい時は、高速回転させて遠心力で水を振り切る方式のスピン乾燥が従来用いられたが、基板が200 × 200 m、さらに350 × 350 mと大型化するにしたがい、スピン乾燥ではバランスをとるのが困難となり、基板を破壊する危険が増大するという欠陥がある。

また、このスピン乾燥の欠陥を除去するため水との親和性のよいイソプロピールアルコール (IPAを沸騰させ、その無気を冷却して正常な悪智!PAで水を置換して乾燥する。従って、クリーンではあるが引火性の強い「PAを沸騰させて大量の無気を発生させるので極めて危険であるという欠陥がある。

冷却機に異常が発生するとIPAの幕気が溢れ 出て大きな火災事故の危険がある。

また、事故防止のための消火装置等を備えなければならず、乾燥装置が大きくかつ高価になるという欠陥がある。

とを特徴とするものである。

このような基板乾燥装置によれば基板損傷および火災の危険がなく、また発塵がないコンパクトな基板乾燥装置の実現が期待される。

(発明の実施例)

以下、本発明を図面により幹細に説明する。

第1図は本発明になる基板乾燥装置の構成図である。

基板の乾燥液としてフロン113 をガスとして窒素を用いた場合を例にとり説明する。

加圧タンク1に貯蔵されたフロン113 はヒータ2 で室温程度、例えば25℃に加熱され、バルブ3 およびバルブ25を開、バルブ4を閉として入力口5からの窒素を加圧タンク1に導入して加圧し、フロン113をチャンパ6のノズル7a、7b、7cから、キャリャ8に搭載された蒸板9にスプレする。

基板 9 は 300 ma × 300 mm と大きく、また、水はフロン113 に溶解しないのでフロンにかなりの勢いを付加し、衝撃力を大きくしないと基板 9 の水

無気乾燥方式の欠陥を除去するためディマを 燥力式がある。この方式は2~3槽の「PA槽に 咽次浸渍して水置換を行い乾燥するので装置が大 きくなるという欠陥がある。また、「PA槽には 常時「PAが満たされているので危険があいという 欠陥がある。また、「PAが次第に汚染され、 クリーンな基板乾燥ができないという欠陥がある。 〔発明の目的〕

本発明は上記欠陥を除去した新規な発明であって、その目的は大型基板を損傷することなく乾燥することのできる乾燥装置を提供すること、火災事故の危険が極わめて少なく安全な乾燥装置を提供することである。

(発明の模要)

本発明の基板乾燥装置は、乾燥チャンパと、水分離手段を備えた回収タンクと、加圧タンクと、加化タンクと、加化タンクと、水砂に加水の水砂に、水砂にボンプと、液体をスプレするノズルと、前記ノズルを指動する指動手段と、排気ダンパとからなるこ

を除去することはできない。

加圧タンク1に印加する窒素圧力を大きくしてフロン113 の衝撃力を大きくする方法もあるが、加圧タンクおよび配管系の耐圧の問題があり余り大きくできない。

本発明ではパルプ 1 0 を関とし、入力口 1 ! から 窓 素 を 導入 し、フロンと 同時に 窓 業 を 同一の ノズル 7 a 、 7 b 、 7 c からスプレすることにより 衝撃力を大きくし脱水を効率的に行う。

バルプ10を間欠的にオン、オフすることによりフロンがノズル7a、7b、7cより間欠的に暗出させることができる。

ノズル 7 a 、 7 b 、 7 c が付加されたアーム 12 は、モータ 1 3 と連結軸 1 4 により左右に揺動して多数の基板 9 に均一にフロンと窒素がスプレされる。

フロン113 は沸点が 4 7.7 でと低いので、その 悪発を抑えるためスプレ時はチャンパ 6 のカバ15 を閉とし、排気ダンパ 1 6 を閉としておく。

装板から除去された水とフロンは回収タンク17

の第1相18に導入される。フロン113の比単は
1.57と大きく、また水はフロン113に溶解しないので水とフロン113は分離し、水は排水口21
から排水される。フロン113は第1槽18の下方にある孔22を通して第2槽19に導入される。第3槽20のフロン113は加圧タンクのバルブ4を開とし、バルブ25を関とし、出力口36から加圧ガスを放出したのちバルブ3を関とし、ポンブ23により加圧タンク1に移送する。

フロン113 の流れで基板 9 の水を除去した後、バルプ 2 4 を閉としてフロンのスプレを停止し、ダンパ 1 6 を全開にして排気することにより基板 9 のフロンは急速に気化し商品質の乾燥が可能となる。

この時、フロンの気化熱により基板9の温度が低下するのでバルブ10を開としてノズル7a、7b、7c から引き続き窒素をスプレして、基板9を室温近くに回復させてからカバ15を開とする。

、31で結合され、各々自由に回転可能となっている。

モータ 1 3 のギャ 3 3 が回転すると喰み合ったギャ 3 2 が回転し、ギャ 3 2 と一体である連結 動 1 4 は揺動し、リンク 2 9 も支点 3 1 を中心として揺動する。従って、リンク 2 6 は平行運動するためノズル 7 a 、 7 b 、 7 c は常に一定方向に維持できる。

(発明の効果)

以上群迷したように本発明の基板乾燥装置によれば、基板損傷および火災危険がなく、また発度がない高品質の基板乾燥ができるなど顕著な効果を奏するものである。

関面の簡単な段明

第1図は本発明になる基板乾燥装置の構成図、 第2図は本発明の基板乾燥装置の揺動機構を示す 図である。

1 … 加圧タンク、2 … ヒータ、3、4、10、 24、25 … パルブ、5、11 … 入力口、6 … チ ノズル 7 a 、 7 b 、 7 c からフロンをスプレすると、フロンから気化 熱が 奪われるので、 加圧タンク 1 に移送されたフロンは 3 ~ 5 で低下する。さらに 乾燥を繰り返すと、 当初の温度、即ち窓温より 5 ~ 1 0 でも低下するので基板の温度が低下し、 乾燥した 基板を取り出した時、 空気中の湿気により結婚するという問題がある。

従って、ヒータ2により常に室温近くまで復場させることにより、結びを防止できるだけでなく 乾燥品質を向上させることもできる。

第2図は本発明の基板乾燥装置の揺動機構を示す図である。

基板 9 はキャリヤ 8 に B ~ 1 5 m 間隔で、 5 ~ 2 0 枚平行に搭載されているので、これらの基板全てにフロンを一様にスプレするため基板 9 に対するノズルからの噴出角を一定にしなければならない。

ノズル 7 a 、 7 b 、 7 c はアーム 1 2 に固着され、リンク 2 f と一体になっている。

リンク26、29、連結軸14は支点27、28

+ ンバ、 7 a 、 7 b 、 7 c … ノ ズル、 8 … キ + リヤ、 9 … 拡板、 1 2 … アーム、 1 3 … モータ、 14 … 連結軸、 15 … カ バ、 1 6 … ダ ンパ、 1 7 … 回収タンク、 1 8 … 第 1 槽、 2 1 … 排水口、 2 2 … 孔、 1 9 … 第 2 槽、 2 0 … 第 3 槽、 2 3 … ボンプ、 26、 2 9 … リンク、 2 7、 2 8、 3 1 … 支点、 3 2、 3 3 … ギャ、 3 4 … 揺動モータ、 3 6 … 出力口である。

特許出願人 シグマ技術工業株式会社 化妻者 神 田 - 東



